

Kielce, 14.07.2017

Wydział **Mechatroniki i Budowy Maszyn**
Politechniki Świętokrzyskiej

Lista kandydatów **zakwalifikowanych** na I rok studiów **stacjonarnych I stopnia**.
Rok akademicki: **2017/2018**, Kierunek: **Transport**

lp.	id	Nazwisko	Imię
1	1488	Banaś	Daniel
2	1950	Boś	Cezary
3	937	Cheda	Piotr
4	279	Chojnacki	Maciej
5	1805	Chyłkowska	Patrycja
6	712	Cichocki	Grzegorz
7	371	Cieślak	Mateusz
8	146	Czerw	Mateusz
9	1722	Dudek	Sebastian
10	1651	Dumin	Jakub
11	1390	Durnaś	Kamil
12	1973	Dynia	Piotr
13	1667	Dziublewska	Milena
14	1908	Filiks	Antoni
15	413	Forębski	Kacper
16	1384	Fornal	Bartłomiej
17	1645	Gajewski	Mateusz
18	323	Gajos	Walentyna
19	400	Iwan	Arkadiusz
20	1708	Jabłoński	Mateusz
21	1016	Kaluga	Mateusz
22	1807	Karasek	Jakub
23	1752	Kogutowicz	Bartosz
24	869	Kołkowski	Piotr
25	469	Konopka	Piotr
26	348	Konwicki	Jakub
27	2003	Kopeć	Norbert
28	1042	Kotłowski	Karol
29	676	Kozana	Kamil
30	94	Kozera	Paulina

31	138	Krawczyk	Kamil
32	1712	Kuchniak	Piotr
33	1820	Kuchta	Konrad
34	1970	Kulasek	Jakub
35	69	Kumor	Krystian
36	1927	Lubacha	Piotr
37	298	Marciniak	Kamil
38	1797	Milewicz	Bartosz
39	1876	Niedbalski	Łukasz
40	1438	Nogacki	Wiktor
41	1300	Olejarczyk	Jakub
42	411	Olekszyk	Adrian
43	682	Pastuszka	Grzegorz
44	1213	Piątek	Oskar
45	762	Pogoda	Denisa
46	270	Pryciak	Krzysztof
47	592	Rozpara	Mateusz
48	996	Rus	Łukasz
49	2022	Rylski	Paweł
50	1561	Sosiński	Mateusz
51	720	Sosnowski	Krzysztof
52	1946	Stachowicz	Dorota
53	1836	Stąpór	Sandra
54	618	Stępień	Jakub
55	2083	Szczepański	Bartosz
56	2107	Szczęch	Hubert
57	54	Szymańska	Anna
58	2005	Świder	Przemysław
59	1113	Świerk	Michał
60	917	Świstak	Magdalena
61	785	Tabor	Karolina
62	470	Telka	Łukasz
63	876	Tomczyk	Damian
64	675	Trzeźniewski	Michał
65	1489	Twarowski	Michał
66	2030	Urbański	Patryk
67	1655	Woźniak	Piotr
68	1310	Zagożdżon	Albert
69	1200	Zarychta	Paulina

70	2096	Żmuda	Dawid
----	------	-------	-------

Kryterium zakwalifikowania:

Nowa Matura i Nowa Matura 2002: 49 pkt.

Sekretarz WKR

Przewodniczący WKR

dr inż. Robert Kaniowski

prof. dr hab. inż. Tomasz L. Stańczyk